



- ▶ 新闻动态
- ☑ 头条新闻
- ☑ 综合新闻
- ☑ 学术活动
- ☑ 科研动态
- ☑ 通知公告

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

第五届国际先进光学制造与检测学术会议在大连召开

2010-06-02 | 作者: 李沅清 | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】 阅读次数:

日前, 第五届国际先进光学制造与检测学术会议 (AOMATT2010) 在大连世界博览广场举行。本次会议由中国光学学会和我所主办, 美国SPIE协办。作为本次会议的承办单位, 我所精心组织, 确保了会议的圆满举行。此次会议规模空前, 注册代表超过了八百人。

本次会议分为六个专题, 分别为: 大型望远镜技术、先进光学加工技术、光学测量测试技术与设备、微纳光学设备与系统的设计、制造和测试技术、探测成像设备的光电材料和换能技术、制造与测试的智能结构和材料。会议收到文摘1200余篇, 收录全文700多篇。收录的文章经过整理后将在SPIE Proceeding上出版, 并作为Ei收录的重要来源。

会上, 美国亚利桑那大学光学学院的教授James C. Wyant做了题为“Recent Developments in Optical Testing Technology”的报告。他总结了光学学院的发展历程和成果, 对国内各研究所具有借鉴意义, 他们最新的动态干涉测量技术也是国内外业界研究的热点, 受到广大参会者的广泛关注。



(大会主会场)



中国科学院光电技术研究所 版权所有单位名称:中国科学院光电技术研究所 单位邮编: 610209
单位地址: 中国四川省成都市双流350信箱 电子邮件: dangban@ioe.ac.cn